(19) 世界知的所有権機関 国際事務局





(43) 国際公開日 2005 年9 月29 日 (29.09.2005)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/091687 A1

(51) 国際特許分類?: H05H 1/24, H05K 3/08, G01N 37/00, C23C 16/513, H01L 21/304, 21/3065, H05H 1/46, C23C 16/513

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/010388

(22) 国際出願日:

2004年7月22日(22.07.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: 特願2004-076940 2004年3月17日(17.03.2004) Ji

- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 独立 行政法人科学技術振興機構 (JAPAN SCIENCE AND TECHNOLOGY AGENCY) [JP/JP]; 〒3320012 埼玉県 川口市本町四丁目 1番8号 Saitama (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 一木 隆範 (ICHIKI, Takanori) [JP/JP]; 〒3502203 埼玉県鶴ヶ島市上広谷 3 4 3-5-3 0 2 Saitama (JP).
- (74) 代理人: 本多 一郎 (HONDA, Ichiro); 〒1010065 東京 都千代田区西神田二丁目 5 番 7 号神田中央ビル 2 階 2 0 1 号室 Tokyo (JP).

- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

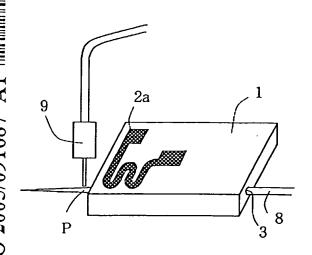
添付公開書類:

一 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: MICRO PLASMA JET GENERATOR

(54) 発明の名称: マイクロプラズマジェット発生装置



(57) Abstract: A micro plasma jet generator in which a stabilized micro plasma jet can be generated well with a low power in a micro space under atmospheric pressure. The micro plasma jet generator being driven by a high frequency power supply in VHF band for generating a micro inductively-coupled plasma jet comprises a substrate, a micro antenna arranged on the substrate, and a discharge tube disposed in the vicinity of the micro antenna wherein the micro antenna has a flat meandering shape with a plurality of turns.

(57) 要約: 大気圧にて微小空間での安定したマイクロプラズマジェットを小電力で良好に生成させることのできるマイクロプラズマジェット発生装置を提供する。 VHF帯の高周波電源により駆動されるマイクロ誘導結合プラズマジェットを生成するマイクロプラズマジェットを生成するマイクロプラズマジェット発生装置において、基板と、基板上に配設されたマイクロアンテナと、マイクロアンテナが平板状に複数巻の放電管とを備え、マイクロアンテナが平板状に複数巻の

O 2005/091687 A1 ||||||

波状形態を有する。